

工場電氣의 最新技術

센서技術의 動向(2)

이번회는 前回에 0이어 非接觸式 센서를 중심으로 光應用센서·超音波 應用센서·0[미]센서에 대해 記述한다.

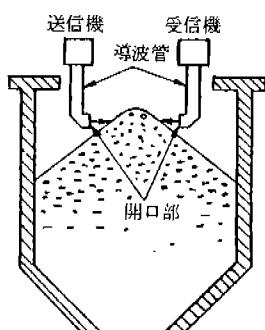
1. 마이크로파 센서의 應用例

前回는 마이크로파 센서의 原理·應用概要에 대해 기술했으나 여기서는 구체적인 例에 대해 기술한다.

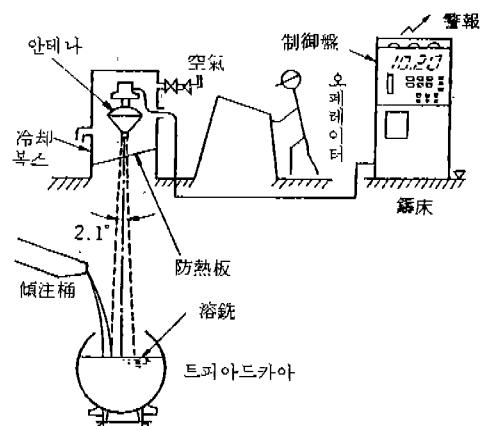
도플러效果를 이용한 예는 비교적 많으며 레이더스피아드미터, 레이더車輛感知器, 對地速度計, 충돌방지센서, 野球의 球速測定用 스피아드건, 接近경보用센서等이 있다.

레이더스피아드미터는 도로상을 질주하는 차량을 향하여 마이크로파의 연속파를 소사하여 주행 차로 부터의 反射波를 受信하고 送信波의 일부와 혼합하여 드플러周波數 f_d 를 구하여 속도를 구하는 것이다. 测定범위는 20~140km/h, 精度 ± 2%이하이다.

FM-CW방식에 의해 비이드주파수를 발생시켜



(그림-1) 貯槽槽레벨의 例



마이크로파트피아드 레벨의 주요한 仕様

測定方式	FM-CW方式	マイクロ波	8.5~10.5GHz
測定範囲	7~13m	冷却	空氣冷却
精 度	±50mm	電 源	AC 100V
測定視野	±2.1°	안 테 나	판플러

〈그림-2〉 트피아드카야溶銑레벨의 例

거리를 구하는 방식은 레벨에 사용되고 있다.

그림1은 貯槽槽레벨, 그림2는 트피아드 카야溶銑레벨의 예이다.

트피아드카야는 제철소에서 溶銑를 운반하는 차량이며, 로케트와 같은 용기에 200~400톤의 녹은 銑鐵을 넣어 운반한다.

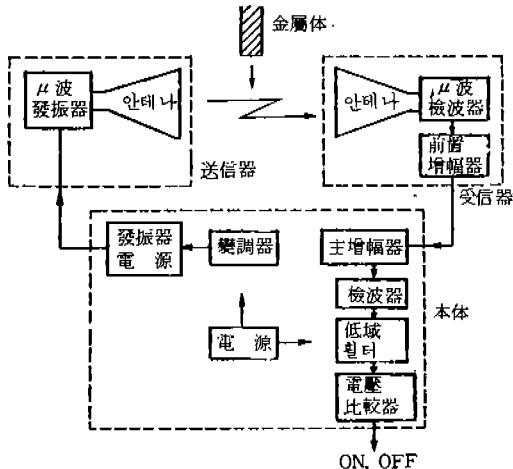
그 레벨制御에 마이크로파式 레벨이 사용되고

있다.

그림 3은 물체검출기의 예이다. 안테나間に 금속 등의 마이크로波 散亂物体가 오면, 수신전력이 내려가는 것을 이용하여 물체의 유무를 판정한다.

마이크로波는 공간중의 텍트·水滴·화재등의 영향을 받기 어려우므로 환경이 나쁜곳의 물체검지에 적합하다.

단, 마이크로파는 절연물의 검지에는 사용되지 않는다.



(그림-3) 마이크로波物体検出器(MOD)의構成

2. 光應用 센서

光應用센서는 光의 성질을 이용하여 각종 측정을 한다. 여기서는 自然光, 레이저를 포함한 센서에 대해 기술한다.

또 光이라 함은 可視光 (波長 0.38~ 0.78μm)의 것을 말하나, 레이저光에는 波長이 1.5μm에 미치는 것도 있으므로 波長에 대해서는 可視光·近赤外線의 범위를 포함한다.

(1) 光의 性質

표 1은 光學的計測法에 이용되고 있는 光의 성질을 표시한 것이다. 光도 전자파의 일종이나 자연광의 경우는 코피랜즈가 나빠 이용하는 성질에는 한도가 있었다. 그러나 레이저라는 코피랜즈의 높은 光이 출현하여 종래부터의 光의 성질과 波의 성질(마이크로波와 같이)을 이용할 수 있게되어 응용범위도 크게 확대했다.

〈표-1〉 光學的計測에 利用되는 光의 性質

分類	利用하는性質	應用例
幾何光學的性質	直進, 屈折, 結像, 反射	直線規準, 軸 맞춤, 位置, 角度, 測長(三角測量의原理, 焦點 맞춤 등에 의한다), 形狀, 運動, 變形의 計測等.
波動光學的性質	干渉, 回折	干渉法, 波長을 基本으로 한 測長, 精密位置定하기, 干渉무늬画像과 스펙클파타안에 의한 形狀, 運動 變形의 計測등
光速, 其他	光速, 特殊効果	測長, 運動速度, 流速, 레이저 레이다등

(2) 光源, 光센서

光應用센서에 사용되는 光源으로서는 표 2에 표시하는 것이었다. 최근은 LEO와 레이저가 거의 모두이다. 레이저의 존재는 极히 중요하며, 光應用센서의 50%이상이 레이저를 사용하고 있다. 光센서라 함은 光을 檢出하는 센서로서 보통은 受光素子를 의미한다. 光센서의 분류를 그림 4에 표시한다.

여기서는 複號素子에 대해서 설명한다. 複合素子는 發光素子와 受光素子를 組合한 것이다.

〈표-2〉 光學計測에 사용되는 光源

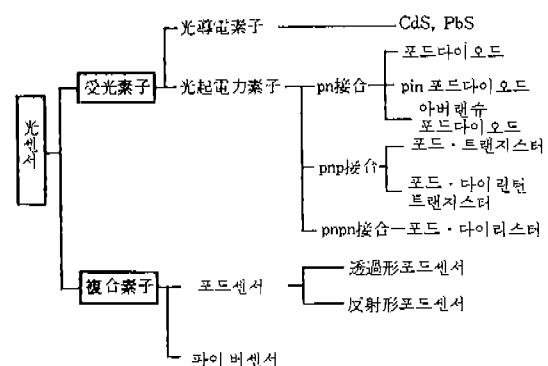
텅스텐電球(眞空, 가스, 할로겐等)

水銀램프

키세논램프

發光ダイオード(LED)

레이저 { 氣體레이저 (He-Ne, Ar等)
固体레이저 (루비, YAG等)
半導體레이저 (LD)



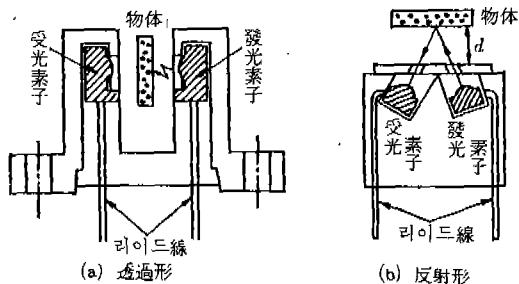
(그림-4) 光센서의 分類

포드센서에는 그림5에 표시하는 것과 같이 透過形포드센서, 反射形포드센서가 있다. 파이버센서는 광파이버의 성질을 이용한 것으로서 크게 나누면,

(1) 光파이버 그 自体의 傳送特性(光의 속도, 位相, 주파수등)이 被測定物理量에 의해 변화를 받는 것을 이용하여 光파이버自身을 센서로서 이용하는 방식

(2) 光파이버의 중간 또는 一端에 光學式 센서를 차넣어 광파이버를 광신호의 傳送路로서 사용하는 방식

(3) 光應用센서의 例



〈그림- 5〉 포드센서의 種類

〈표 - 3〉 光學的센서의 例

名稱	原 理	測定對象
光電ス위치	投光器 혹은 物体自身에서 發한 光을 受光器로 檢出, 그 光의 有無에 의해 物体의 有無를 判斷	物体・位置
포드센서	本文과 같다	物体
마이크센서	原理는 포드센서와 같다	マイク
光電式리니어 Eng코우더	發光素子와 受光素子간에 固定스리트板과 移動스리트板이 있다. 光의 透過, 차단을 電氣펄스信號로 변환하여 그 數에 의해 移動量을 求한다.	距離・길이, 變位
光電式 로타리Eng코우더	移動스리트板이 회轉円板스리트로 되어있는以外는 리니어 Eng코우더와 같다.	回轉數・角度, 變位(角度)
이미지센서	光電素子를 定 pozition으로 直線上 或은 平面上에 나란히 하여 그 센서上에 物体의 像을 렌즈에 의해 結像시켜 物体의 像, 部分의 セン서數를 카운터하여 形狀을 求한다.	차수(길이, 變位) 形狀, 速度, 位置, 物体
레이저센서	本誌 2月號 參照	距離, 길이, 變位, 形狀, 物体, 位置, 速度, 表面傷
파이버센서	本誌 2月號 參照	物体, 位置, 變位, 電氣量, 加速度, 壓力

光응용센서의 예를 표3에 표시한다. 光응용센서는, 하아드로서 發光素子 및 受光素子를 이용하여 소프트로서 표1의 성질을 이용하는 것이며, 센서의 形狀外觀은 여러가지가 있다.

로타리Eng코우더, 이미지센서에 대해서는 後述한다. 레이저센서, 파이버센서에 대해서는 본지 2월호 「레이저의 通信・計測制御에의 應用(2)」를 참조해 주기 바란다.

光電스위치는 非接觸한 物体・位置檢出 센서로서 工場에서는 가장 많이 이용되고 있는 센서의 하나이다.

포드센서의 检출거리는 數mm이다. 마이크 센서는 例로 백지상의 검은마이크를 检출하는 것으로서 检출거리는 20~70mm, 최소검출체는 數mm이다. 구체 예로서는 그림6은 光파이버레이저에 의한 速度計劃이다. 마이크로波의 경우와 같이 드플러효과를 이용하고 있다.

He-Ne 레이저에서 발사된 레이저光은 光파이버에 의해 풀로우브에 인도되어 被測定物에 照射된다. 피측정물에 의해 散亂한 光은 드플러시프트 f_d 에의

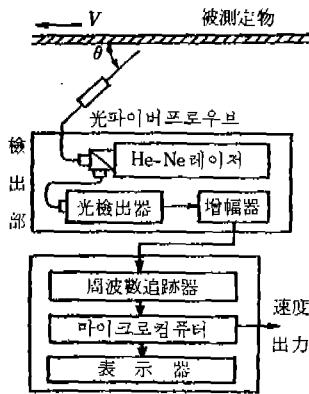


그림-6) 光파이버레이저에 의한 速度計測

해 $f_t + f_d$ (f_t 는 원래의 주파수)를 갖고 있다. 따라서 원래의 光과 합치면, f_d 의 주파수를 갖는 빛이 드리움을 얻을 수 있다. $f_d = 2v \cos \theta / \lambda$ (λ 는 波長) 이므로 이 式에서 速度 v 를 求할 수 있다.

3. 超音波應用센서

(1) 超音波라 함은

音波라함은 일 반적으로 말하면 固体, 液体, 氣体 등 媒質 속을 전하는 疎密 또는 濃淡의 波이다.

통상 사람이 듣고 판단할 수 있는 音의 주파수 범위는 20~20000Hz라고 하며, 그 이상의 높은 주파수의 音을 超音波라고 한다.

音은 波動이며 다음과 같은 關係式이 성립한다.

$$\lambda = c/f$$

λ [m]은 波長, f [Hz]은 주파수

c [m/s]는 音速이다.

音速은 光速보다는 월등하게 작으며, 공기 중에서 340[m/s], 水中에서 1500[m/s], 鋼中에서 5850[m

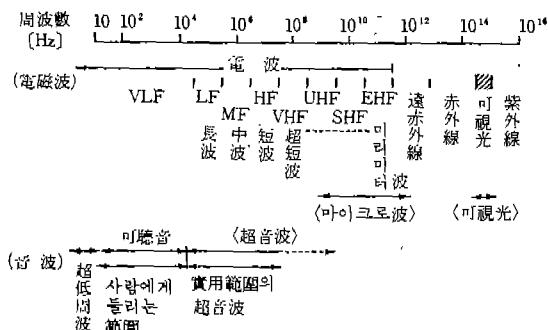


그림-7) 超音波와 電磁波의 周波數關聯圖

s], 어느것도 常温이다.

電磁波와 비교한 주파수帶域을 그림7에 표시한다.

(2) 超音波의 性質

센서에 관계가 있는 특징은 다음과 같다.

(1) 超音波는 氣體, 流体, 固體 또는 生體 中에도 傳搬할 수가 있으며 光·熱·電磁波의 傳搬할 수 없는 媒質中에도 傳搬할 수 있는 경우가 많다.

(2) 超音波는 彈性波動이며 縱波외에도 橫波, 表面波, 板波 등이 있다. 그리고 縱波는 超音波의 진행 방향에 진동하며 波橫波는 초음파의 진행 방향과 직각으로 진동하는 波이다.

(3) 波長이 짧기 때문에 小形의 장치로 날카로운 指向性을 얻을 수 있으며, 에너지의 집중이 용이하다.

(4) 音響イン피던스 (音速과 密度의 積)의 다른 경계면에서 反射·屈折한다.

(5) 초음파의 사용은 일 반으로 법적 규제를 받지 않는다.

(3) 超音波센서

超音波센서라 함은 超音波素子를 말하며, 壓電 및 磁氣歪曲현상을 이용한다.

(1) 壓電센서

水晶, 질콘치 턴酸鉛磁器等은 어느 方向에서 힘을 加하면 電荷가 발생하여 電壓이 나타나며, 또 이 같은 材料를 電界중에 두면 歪曲(應力)이 생긴다.

이것이 壓電效果이다. 이같은 material가 超音波의 발생(振動에 의한 초음파 발생)과 受信(진동파를 전압으로 변환)에 쓰여진다.

(2) 磁氣歪曲센서

니켈, 알루미늄, 페라이트等 強磁性体에 磁場을 가하여 磁化하면 磁界方向에 歪曲이 생긴다.

逆으로 磁化된 material에 歪曲을 주면 磁化的 強度에 변화가 생긴다. 이를 磁氣歪曲效果라고 하며 이를 超音波의 발생·수신에 이용한다.

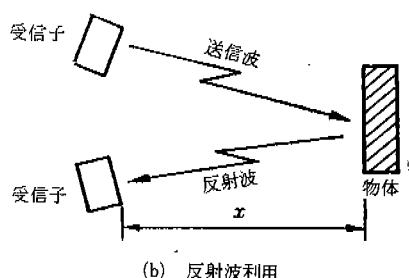
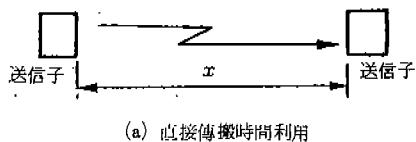
(4) 超音波應用센서의 例

초음파응용센서의 예를 표4에 표시한다. 이용하는 작용으로서는 다음 세 가지로 크게 나눌 수 있다.

(1) 傳搬시간, 反射에 의한 시간을 이용: 그림 8

〈丑-4〉 超音波應用센서의 例

媒質	主作用	센서
氣体	直接傳搬時間의 测定	風量, 風速計, 클레이警報器
	反射에 의한 時間, 其他	各種레벨計, 距離計
	反射情報의 取得	
	도플러效果의 利用	速度計
液体	傳搬減衰·遮斷의 利用	位置檢出器, 障害物檢出器
	直接傳搬時間의 测定	流速計, 流量計
	反射에 의한 時間, 其他	液面計, 流速計
	反射情報의 取得	
固体	도플러效果의 利用	流速計
	傳搬減衰·遮斷의 利用	濃度計
	反射에 의한 時間, 其他	探傷機, 두께計
固体	反射情報의 取得	
	傳搬減衰·遮斷의 利用	探傷機

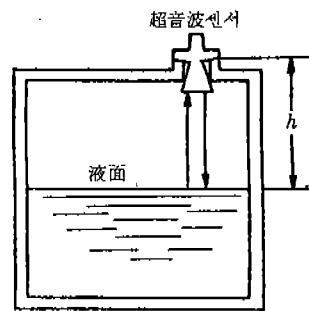


〈그림-8〉 超音波센서에 의한 測定原理의 例

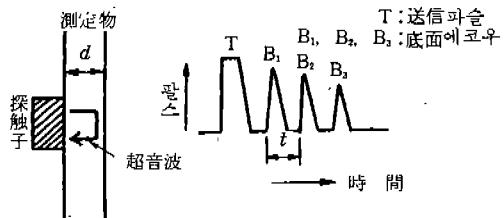
(a)에 표시하는 것과 같이 직접傳搬하는 경우에는 그 音速 c , 距離 x , 傳搬시간 t 의 사이에는 $x=tc$ 의 관계가 있다. 따라서 送信에서 受信까지의 시간 t 를 알 수 있게되면 거리 x 를 求할 수 있다. 또 反射波를 이용하는 경우는 왕복거리는 $2x$ 이므로 $x=tc/2$ 로서 거리가 求해진다.

이 원리를 이용한 것이 距離計·레벨計·클레이警報器 등이며, 變速의으로 이용한 것이 流速計·流量計·風速計·風量計이다.

(2) 도플러效果를 이용: 음파에 있어서도 도플러효과가 있다. 이 원리는 속도계·유속계에 이용된다.



〈그림-9〉 超音波式레벨計에 의한 液面測定



〈그림-10〉 팔스式두께計의 原理圖

(3) 傳搬減衰·遮斷의 利用: 그림 8 (a)에 있어서 送信子와 受信子의 사이에 장해물이 있을 경우 음파는 減衰하나 차단되기도 한다. 이를 이용한 것은 位置檢出器·障害物檢知器·探傷機이다.

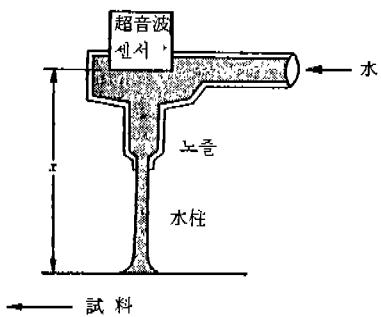
다음에 구체예에 대해 기술한다. 그림 9는 초음파레벨계에 의한 液面測定이다. 맹크頂部의 超音波센서에서 液面까지의 거리 $h[m]$ 와 초음파의 發신에서 수신까지의 시간 $t[S]$, 音速 $c[m/s]$ 의 사이에는, $h=tc/2$ 의 관계가 있으므로, 이에 의해 레벨 h 가 구해진다.

그림 10은 팔스式두께計의 原理圖이다. 測定物에 초음파를 내어 底面에서 反射하는 에코우를 받아, 그 에코우가 周期的으로 돌아오는 시간차에 따라 두께를 求하는 것이다. 즉 그림 10에 있어서 $d=tc/2$ 가 된다.

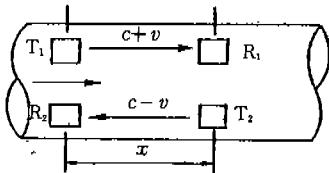
그림 11은 水柱式 超音波 距離計의 예이다. 超音波센서에서 반사된 팔스狀 超音波가 水柱을 타고, 試料表面에 반사해온다. 그 에코우의 周期 t 를 측정하면, 거리 x 는 $x=tc/2$ 가 된다. 热間鑄片 表面의 凹凸測定으로서 거리 100mm, 精度 0.05mm의 것이 實施例가 된다.

超音波流量計에는 초음파 傳播時間差法·超音波 도플러法·超音波偏位法 등이 있다.

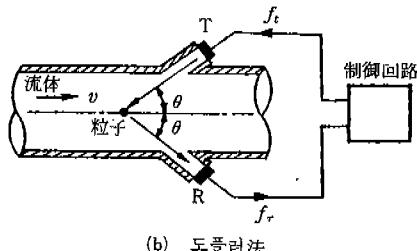
그림 12 (a)는 傳播時間差法이다. 그림과 같이 2



〈그림-11〉 水柱式超音波距離計의例



(a) 傳搬時間差法



(b) ドップラ法

〈그림-12〉 超音波流量計의原理

組의 送波器T는 受信器R을 거리x 분리하여 배치 한다. 초음파가 흐름에 따라 傳搬하는 경우에는 그 外見上の 傳搬速度는 $(c+v)$ 가 되며 흐름에逆行하여 傳搬하는 경우는 $(c-v)$ 가 된다.

따라서 그 傳搬시간은

$$t_1 = x / (c+v)$$

$$t_2 = x / (c-v)$$

가 된다. 이式에서 시간차를 구하여 $v \ll c$ 를 고려하면,

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2xv/c^2$$

가 된다. 이式에서 流速 v 가 求해진다.

그림12 (b)는 도플러법이다. 초음파의 傳搬하는 媒質中에 單一粒子가 있으며, 이것이 흐름에 따라 媒質과 同一速度로 이동하고 있다고 한다면 送信周波數 f_t 와 粒子에서 散亂反射하여 受波器R에 들어가는 受信周波數 f_r 에 의해 도플러周波數 f_d 를 求하면,

$$f_d = |f_t - f_r| = \frac{2v \cos \theta}{c} f_t$$

가 되어 f_d , f_t , c , $\cos \theta$ 가 既知이면 流速 v 가 求해진다.

4. 0|미지센서

(1) 이미지센서라 함은

이 미지(Image)라 함은 画像이며 画像을 끄집어내는 센서가 이미지센서이다. 원리를 한마디로 한다면 카메라의 필름部分에 센서를 두고 光을 電氣信號로서 끄집어 내는 것이다.

그림 13은 1次元 이미지센서의 원리이다. 소위 카메라의 필름이 있는 곳에 光電素子를 定位치로 直線狀에 두고 센서上에 물체의 像을 렌즈에 의해 結像시켜 物体像部分의 素子數를 計數하면 물체의 길이를 求할 수 있다. 이미지센서에는 直線上의 1次元치수를 測定하는 것과 面積等의 二次元을 측정하는 것이다.

二次元을 측정하는 것은 光電素子를 面積狀에 나란히 두고 있다. 光電素子로서는 포트라이오드나 C CD (차아지커플도디바이스 電荷結合素子)가 쓰여진다.

(2) 測定原理

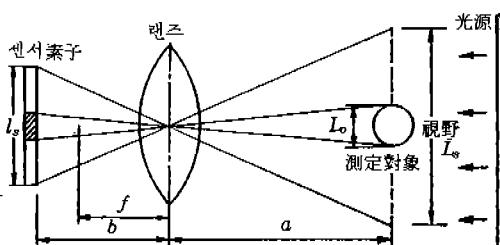
그림 13은 이미지센서의 原理이다. 렌즈(초점거리 f)에 의해 물체의 像을 이미지센서上에 結像시켜 센서上에 明暗의 파타안을 만든다.

對物거리를 a , 結像거리를 b 로 한다면,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

$$M = \frac{a}{b}$$

여기에서 M 는 摄像倍率이다.



〈그림-13〉 이미지센서의原理

이미지 센서의 全長을 l_s , 全素子數를 N_s , 視野를 L_o 로 한다.

이미지 센서上에서 N_o 素子의 길이로 結像 한다고 한다면

$$L_o = \frac{l_s}{M}$$

$$L_o = \frac{L_s}{N_s} N_o = \frac{l_s}{M} \times \frac{N_o}{N}$$

가 된다. l_s , N_s 는 既知이며 M 의 値를 알아 두고, N_o 를 計數하면 L_o 를 구할 수가 있다. L_s/N_s 는 이미지 센서 1 素子當의 監視길이를 나타내어 分解能이라고 말하고 있다.

(3) 仕様例

仕様例를 表 5에 표시한다. 視野는 最大 3.6m정도이며 0.01mm의 精度를 얻을 수 있다.

〈表 5〉 一次元 이미지 센서의 仕様例

素子數 (비트)	視野 L_s [mm]	設定距離		分解能 [mm]
		a [mm]	b [mm]	
512	10.24~1,024	85.8~3,625.4	50~120	0.20~2.0
2,048	20.48~2,048	85.7~3,621.7	50~120	0.01~2.0

(4) 應用例

이미지 센서는 카메라의 形狀을 한 센서헤드와 制御裝置로 구성된다. 그 원리에서 點, 線, 面이 非接觸으로 측정 가능하며 더우기 高精度, 高速으로 檢出할 수 있어 그 應用範圍는 넓다.

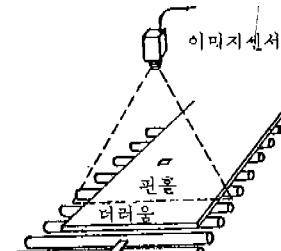
표 6은 應用例이다.

그림 14(a)는 시이드狀 物体의 欠點檢出, 그림 14(b)는 시이드狀 物体의 幅測定이다. 一次元 센서도 예로 그림 14(b)에 있어서 이동하는 시이드材의 幅을 연속측정함으로써 面的形狀 측정이 가능하다.

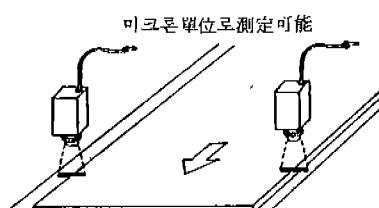
그림 15는 구멍의 유무에 의한 製品分類의 예이

〈表 6〉 0|미지 센서의 應用例

- 外徑 · 内徑 · 幅 두께 等의 치수測定
- 物体의 位置 · 기울임 · 形狀의 判別
- 錠劑나 카센의 外觀檢查
- 异物混入 · 더러움 · 裂어짐 · 두께 엘록等의 欠點檢出
- 液面레벨 (위스키等의 飲料 · 爐內의 溶解金屬等)의 檢出
- 깊은 배리어 내에 있어서의 物体의 落下나 通過檢出
- 에지콘트롤 · 루우프制御 · 速度 · 變位의 檢出制御

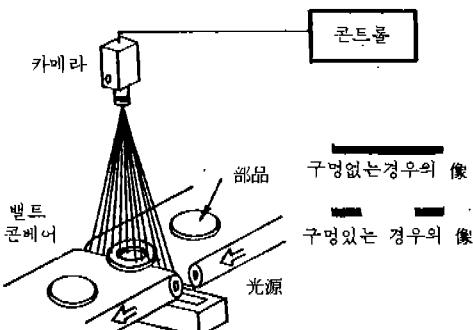


(a) 시이드狀物体의 欠點檢出



(b) 시이드狀物体의 幅測定

〈그림-14〉 0|미지 센서의 應用例



〈그림-15〉 구멍의 有無에 의한 製品分類의 機器構成

다. 円形狀部品의 구멍의 유무에 의해 次工程 콤베어의 運轉부우트를 바꾸어 製品분류를 해하는 것이다.

*